

平成 31 年 1 月 吉日

日本展示会認証協議会

「展示会データ認証制度」による認証展示会  
第 83 号

この度、下記の展示会が認証展示会 第 83 号として認証されましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 9 回高機能素材 Week

第 28 回ファインテック ジャパン

第 18 回光・レーザー技術展

- (1) 主催者 : リード エグジビション ジャパン株式会社
- (2) 開催日程 : 平成 30 年 12 月 5 日 (水) ~7 日 (金)
- (3) 会場 : 幕張メッセ
- (4) 出展面積 : 27,035.64 m<sup>2</sup>
- (5) 出展者数 : 1,172 社・団体 (うち海外からの出展者数 : 264 社・団体)
- (6) 来場者数 : 59,094 人 (うち海外からの来場者数 : 4,224 人)
- (7) カテゴリー : 国際展示会

以上